



ASM 2000

基于氦质谱的制药业高性能容器密封性整体测试解决方案

ASM 2000

基于氦质谱的制药业高性能容器密封性整体测试解决方案

我们的专有技术

普发真空是世界领先的真空和测试解决方案提供商之一。产品包括真空泵，测量和分析设备、组件、真空室，以及高性能检测系统。此外，我们提供基于三种技术类型的独特设备组合，这些技术专门用于制药和医疗市场。泄漏测试和容器密封性整体测试(CCIT)可以在多种药物/容器组合上进行。

完整性挑战

在整个产品生命周期里，诸如湿气、氧气或微生物侵入等污染物会影响药品的稳定性。为了防止高湿敏性药物(例如干粉吸入剂)出现稳定性失效或注射用药物发生生物侵入的风险，需要进行高灵敏度的密封性测试。而大多数测试方法由于耗时久、复杂性或灵敏度和检测范围的局限性等原因并不好用。

成熟的解决方案

基于ASTM F 2391-05²⁾的氦质谱法适用于无孔包装，如小瓶、注射器和药筒等。目前，氦泄漏测试作为一种确定性方法，因其灵敏度和通用性而被确立为黄金标准。此外，氦泄漏检测还具有定位泄漏位置的功能。

²⁾ 美国材料试验学会标准

应用实例





1)

1) 笔记本电脑非普发真空提供

客户受益

- 新容器的设计和验证研究需要高灵敏度的测量
- 全套解决方案，包括高性能氦气检漏仪，氦气充电模块和定制工具
- 用户界面友好
- 快速和全自动化测试结果确保高重复性
- 数据存储和可追溯性
- 使用吸枪模式识别泄漏源

ASM 2000

基于氦质谱的制药业高性能容器密封性整体测试解决方案

主要特点

ASM 2000 是完全适应制药行业需求的综合性解决方案。它以高性能氦质谱检漏仪为基础，还包括一个充氮模块，并可配备特定容式的定制夹具。该仪器根据 NIST³⁾-标准漏孔进行自动校准。

可靠、快速而灵敏

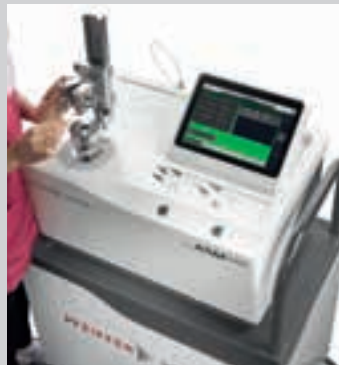
ASM 2000 的其他优势是它的氦气抽速高、集成的自动充氮模块以及优化的内体积。这些特性保证了在氦气填充的密封容器和打开的子组件上的高性能测量。ASM 2000 具有极高的测试效率，可确保测量结果的准确性和可重复性，并可实现超快节奏周期。

先进的软件

该软件菜单直观，易于浏览。操作设备需要用户登录，且有四个访问级别（操作员、高级用户、维护人员、管理员）。测试菜单可根据各种部件格式进行管理。测试序列结束时，结果显示清晰，批次结束时自动生成 PDF 测试和校准报告。

³⁾ 美国国家标准技术研究所

操作



高效的泄漏检测系统用于验证和确认新包装的密封性能。

- 定制化的测试工具用于特定的包装
- 自动化的测试结果包括充氦量
- 粗检优于氦充气
- 测试持续时间小于20s

开盖检测



吸枪检测定位漏点



充氦检测

设备预充氦，测试泄漏率

- 真空测试腔基于实测物体定制设计
- 测试腔体体积：最大3升
- 典型的测试时间小于8s（取决于空隙率）

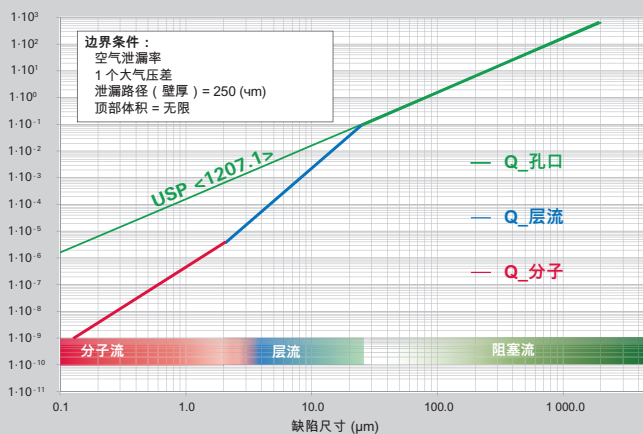
缺陷尺寸和漏气率之间的等效性

泄漏率相对于缺陷尺寸

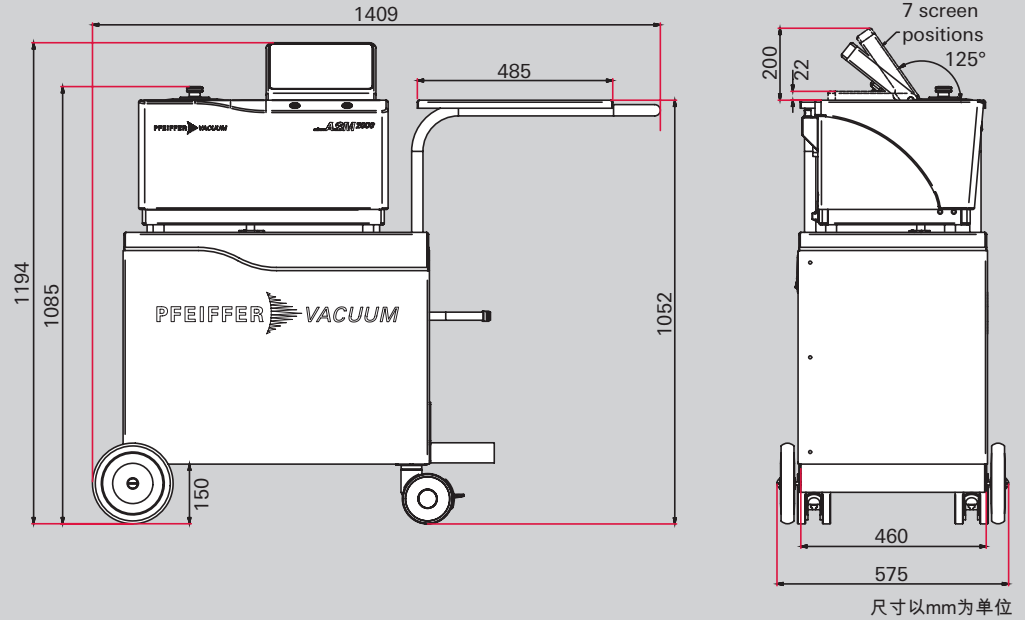
从经验来看，染料渗透测试一直是容器密封完整性测试的首选。该方法的检测限为约 $20\mu\text{m}$ 。由于测试是严格可视的，因此检测限通过使用已知直径的孔来实验性确定。因此，制药工业中的密封性标准通常表示为等效的孔直径，单位为 μm 。然而，等效的孔直径不足以确定包装的密封性标准。根据孔的直径，必须考虑泄漏路径（长度）以确定与密封性标准相对应的泄漏率 ($\text{atm}\cdot\text{cc/s}$)。

- 对于大直径（通常 $> 100\mu\text{m}$ ），泄漏通常可被视为 USP <1207.1> 3.9 节中定义的孔口（可忽略长度的泄漏路径）。这对应于“阻塞流”区，并且泄漏率与孔的表面（绿色曲线）成正比。对于较小的直径，还需要考虑泄漏路径（壁厚）。因此，泄漏率不再是等效孔直径平方的函数。此外，必须考虑不同的流动区来计算泄漏率。
- 在“层流”中，气体的粘度（取决于气体温度）作为参数，决定了由泄漏所产生的介质转移导致的气体到气体的变化。
- 在最小直径的区域中存在另一种流动转变。在“分子流”区中，气体的分子量及其温度是驱动参数。如附图所示，USP <1207> 孔口计算与泄漏真实几何形状之间的差异对于直径非常小的孔非常重要。

总体介绍（泄漏率/缺陷尺寸）



$$Q_{\text{空气}} (\text{mbar} \cdot \text{l/s}) = f[\text{缺陷尺寸} (\mu\text{m})]$$



技术参数

特点	ASM 2000
测试方法	真空法及吸枪法检测
测量范围(真空法测试)	
定量范围 - 氦气精检	10^{-8} – 10^{-5} mbar l/s
定性范围 - 氦气粗检	10^{-5} – 10^{-3} mbar l/s
定性范围 - 大漏模式	10^{-3} mbar l/s
最小可检测的 He 泄漏 (吸枪测试)	$> 10^{-5}$ mbar l/s
电源	90-250 V AC / 50-60 Hz
典型功耗	3,750 W
CDA 供应	操作要求
质量	(1.3.1 根据 ISO 8573-1)
压力 (最小/最大)	4.5/10 bar rel. – 65/145 psig
氦供应	操作要求
压力 (最小/最大)	4.5/10 bar rel. – 65/145 psig
氮供应	操作要求
压力 (最小/最大)	4.5/10 bar rel. – 65/145 psig
用户界面	10英寸多点触摸全高清彩色屏幕
软件	21 CFR part 11 compliance PDF GMP test and calibration reports authentication local or domain (LDAP)
操作系统	Windows 10
网络连接	1 x LAN (RJ45)
接口 (打印机、条形码扫描器、数据导出)	2 x USB 3.0 (扩展) 1 x HDMI
运行条件	
温度 (最小/最大)	15–25 °C
湿度 (最小/最大)	30–80 %
尺寸 (l x w x h) (包括小车)	1,409 x 575 x 1,194 mm 55.5 x 22.6 x 47 inch
重量 (包括小车)	140 kg/308 lbs.
噪音水平	< 53 dB(A)

订购信息

请联系您当地的普发真空销售代表

我们提供一站式真空解决方案

普发真空代表着为客户在世界范围内提供创新的、定制化的真空解决方案，完美的技术，全方位的支持和可靠的服务。

完整的产品线

从一个配件到复杂的真空系统：
我们是唯一能提供完整的产品线和技术服务的供应商。

理论与实践的完美结合

得益于我们的专业技术和完善 的培训体系！
我们提供给您完整的生产技术提升方案和全球统一的一流的现场服务。

您是否正在寻找
完美的真空解决方案？
请联系我们：

普发真空技术 (上海) 有限公司
Pfeiffer Vacuum
(Shanghai) Co., Ltd.
T +86 (21) 3393 3940
info@pfeiffer-vacuum.cn

Pfeiffer Vacuum GmbH
德国总部
T +49 6441 802-0

www.pfeiffer-vacuum.com